PAT-NO:

JP360154648A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60154648 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

August 14, 1985

#### INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIRAI, MASAYUKI OKUYA, KEN YAMAZAKI, YASUYUKI OTSUKA, KANJI

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTDN/A

APPL-NO: JP59010086

APPL-DATE: January 25, 1984

INT-CL (IPC): H01L023/24 , H01L023/02

US-CL-CURRENT: 257/796

### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the heat dissipation of a semiconductor device by coating a silicon gel to cover a semiconductor chip mounted in a package, forming a cap of a metallic material and bonding the inner surface to the silicon gel.

CONSTITUTION: A circuit board 2 formed with aluminum wirings is borded to the upper center of a package base 1, and external leads 3 are bonded with low melting point glass 4 to the periphery of the base 1. A chip 5 is directly mounted with a bump 5a on the board 2, and the board 2 and the leads 3 are connected via bonding wiring 6. Further, a spacer 7 is secured onto the leads 3, a silicon gel 8 is filled on the base 1 surrounded by the spacer, and the chip 5 is coated at least by the gel 8. Then, a metal cap 9 is placed on the spacer 7, integrally secured to the spacer, and the interior of the package is sealed by the cap 9. At this time, the cap 9 is constructed to directly contact the gel 8 with the inner surface of the cap.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

# @ 公開特許公報(A) 昭60-154648

@Int\_Cl\_1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月14日

H 01 L 23/24 23/02 7738-5F Z-7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 顧 昭59-10086

**②出 願 昭59(1984)1月25日** 

の発 明 者 白 井 優 之 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開 祭センタ内

砂発 明 者 奥 谷 謙 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開

発センタ内

②発 明 者 山 崎 康 行 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開

発センタ内

砂発 明 者 大 塚 寛 治 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開

発センタ内 ②出 関 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明細 有

発明の名称 半導体装置

特許請求の範囲

半導体チップを内装したパッケージ内に、このチップを覆うようにシリコンゲルを充填する一方、パッケージのキャップには金属製キャップを使用し、この金属キャップの内面を前配シリコンゲルを接触させたことを特徴とする半導体装置。

2. 金属キャップを下方に凸状に形成し、この凸部の内面に前記シリコンゲルを接触させてたる特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

3. パッケージはブラスチック製のベースからなる特許請求の範囲第1項又は第2項記載の半導体 装備。

4. チップはフリップチップ型のチップである特許財 水の範囲第1項又は第2項記載の半導体装置。 条明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は放然性に優れたバッケージ構造の半導 体影像に関し、特にプラスチックバッケージに適 用して好適な半導体装置に関するものである。 〔背景技術〕

半導体装置ではパッケージ内に割入した半導体 チップから祭生される熱を効果的に放熟すること がその特性を安定に保持する上で必要である。 し かしながら、プラスチックパッケージ即或いはC CB(コントロールド・コラップス・ポンディン グ)型の半導体装置では、いわゆる熱抵抗が大き く、効果的な放熱が期待できないという問題があ る。

即ち、ブラスチックバッケージ型では、ブリモールドしたブラスチックのベースとキャップとでバッケージを構成しているため、バッケージ自体の熱伝導率が極めて低く、チップに発生した熱を有効にバッケージ外表面にまで伝達することが困難で放熱性が低いものとなる。また、CCB型のものはパルプを介してチップを配線板に取消しているので、チップに発生した熱けパンプを通しているので、チップに発生した熱けパンプを通しているので、チップに発生した熱けパンプを通しているので、チップに発生した熱けパンプを通しなければならず、特にパンプ、配線板における熱抵

抗が大きいために放熟性が低いものとなっている。

このため、特にCCB型のものではElectronics
/ June 16.1982のP143~146に新た
な放熱手段が示されている。また、本願出願人に
よってパッケージベースや配級板に熱伝導性の高
い0.5~3.5 重量%のベリリウムを含むSiC(炭
化シリコン) 焼結体を使用する試みもなされてい
る。しかし、これらは構造が複雑であったり価格
が極めて高い。近年の大チップ化に伴ないチップ
発熱量が大になると、従来のセラミックを使用し
たパッケージにおいても放熱性の問題が再検討されなければならない。

#### 「発明の目的う

本祭明の目的はブラスチック型、CCB素子型はもとよりこれら以外の半導体装置においてもパッケージの熱抵抗の低減を図り、これにより放熱性の極めて高い半導体装置を提供することにある。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細の記述および旅付図面からあきら かになるであろう。

はベース1と同一材料からなるその上面に A & 配 緞を形成した配纓板2を固着している。この固着 には Au - Sn, Pb - Sn 等の低融点金属をペー スト材として利用できる。また、前記ペース1の 周辺には外部導出リード3を低融点ガラス4を用 いて固着している。そして、前記配線板2の上に は半田バンプ5aを有するチップ5をバンプ5a を用いて直接的に装着し、かつ配線板 2 と前記外 部導出リード3とは失々ポンディングワイヤ6に て相互に接続を行なっている。更に、前配外部導 出リード3上にはムライト材からなるスペーサ7 を固着した上で、これに囲まれるペース1上にシ リコンゲル8を充塡し、このシリコンゲル8によ り少なくとも前記チップ5を覆っている。しかる 上で、前記スペーサ7上に金属製のキャップ9を 載せてこれを一体的に固着し、このキャップ9に よりパッケージ内部の刺止を行なっている。との とき、キャップ9はその内面に前間シリコンゲル 8が直接接触するように構成することが肝要であ る。 この場合、キャップ 9 の中央部を下方に向け

#### [発明の概要]

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、パッケージ内に装置した半導体チップを残らようにシリコンゲルを被害すると共に、パッケージキャップを金属材にて形成しかつこの金属キャップの内面を前記シリコンゲルに接触した構成とすることにより、チップに発生した熱はシリコンゲルを介して直ちに金属キャップに伝達されることがら効果的に放散されることになり、これにより放熱性の高い半導体構造を容易に得ることができる。

#### 〔 実施例1〕

第1図は本発明をバンプ(突起)電極を用いてフェイスダウンポンディングしたフリップチップ型の半導体装置に適用した実施例である。パッケージベース1は熱伝導率が比較的高い 0.5 ~ 3.5 重量%のペリリウムを含むホットプレスされたSiC から構成され、このペース1の上面中央に

て凸状に成形し、との下方凸部9 a をシリコンゲル8に接触させる構成が採用できる。キャップ9には A ℓ, C u 等種々の金属材が利用でき、その固着にも低融点金属やガラス等が利用できる。

以上の構成によれば、チップ 5 にはシリコンゲル 8 が被着されかつシリコンゲル 8 は金属製キャップ 9 に接触しているので、チップ 5 に発生した然はシリコンゲル 8 を通して直ちにキャップ 9 に伝達され、ここから外部に放散される。したがって、パンプ 5 a、配線板 2 およびベース 1 を通して放散される熱経路に比較して熟扱抗を格段に小さくでき、良好な放熱効果を得ることができる。
[実施例 2]

第2図は本発明をブラスチックバッケージ型の 半球体装置に適用した実施例である。 樹脂等のブ ラスチック材をプレモールドしてなるペース11 の中央凹部底面には、シリコンゴム系の接着材を 用いて半準体チップ12を固着している。また、 ペース11の上面周囲にはリード13を形成し、 ペース11の下方に突殺した外部専出ビン14に 導通接続している。そして、前記チップ12とりード13とをポンディングワイヤ15にて接続している。前記ペース11の周辺上にはブラスチック、好ましくは金属からなるスペーサ16を低触点ガラス17等により固着し、このスペーサ16で囲まれる前記ペース11上にシリコンゲル18を充塡している。このシリコンゲル18は前記チップ12を覆うように設けており、しかもその周辺において前記スペーサ16に接触されている。そして、前記スペーサ16上に金属製のキャップ19を固着しているが、このときキャップ19の内面が前記シリコンゲル18に接触されるように構成している。この場合でもキャップ19の中央部に下向きの凸部19aを形成してもよい。

本実施例にあっても、チップ12に発生した熱はシリコングル18を通して直ちに金属製キャップ19に伝達されるため、効率のよい放熱を行なうことができる。また、本例ではスペーサ16にも金属材を使用できるので、シリコングル18に

伝達された熱をスペーサ16を通しても放熱でき、 効果を更に大きくできる。

#### 〔寒施例3〕

第3図および第4図は夫々前記第1図および第2図の実施例の変形例であり、キャップ一部を変形したものである。なお、各図において第1図、第2図と同一部分には同一符号を付して説明は省略する。

即ち、銀3図の例ではキャップ9の上面に複数 枚の放熱フイン10を立設し、キャップ9の放熱 面積の増大を図って放熱効果の向上を達成してい る。また、第4図の例も同様にキャップ19に放 熱フィン20を立設し、更にスペーサ16にも放 熱フィン21を形成している。

### (効果)

(1) パッケージ内に装着した半導体チップを覆うようにシリコンゲルを被着すると共に、キャップを金属材にて形成しかつその内面が前記シリコンゲルに接着されるように構成しているので、チップに発生した数はシリコンゲルを通して頂ちにキ

ャップに伝達されかつとれから放熱されるので、 パッケージとしての熱抵抗を低減して良好な放熱 効果を得ることができる。

(2) チップの熱はシリコンゲルおよび金属キャップを通して放然されるのでパッケージベースの材質の熱伝導率に抱らず良好な放熱効果が得られ、プラスチック、セラミック、SiC 等のパッケージにおいても放熱効果の高い半導体装置を得るととができる。

(3) ブラスチックパッケージの放熱を高め得るので、低コストなプラスチックパッケージの実用性を高め、半導体装備の低コスト化を達成できる。
 (4) キャップの中央を下方に凸設しているので、キャップとチップとの間隔を小さくして熱放散速

(5) キャップに放熱フィンを散けているので放熱 性を更に向上できる。

度を増大できる。

以上本発明によってなされた発明を実施例にも とづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな い範囲で称々変更可能であることはいうまでもない。 たとえば、パッケージベースの形状や構造および材質、更には外部導出リードの構造、キャップの取付構造等は前例以外の種々の構造が採用できる。

#### 〔 利用分野 〕

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるブラスチック型とCCBチップ型の半導体装置に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、セラミックやその外のパッケージ構造のものに適用することもできる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体装飾の断面図。

第2図は他の実施例の断面図、

第3図は第1図の変形例の断面図、

第4図は第2図の変形例の断面図である。

1…ベース、2…配線板、3…外部砕出リード、5… チップ、6 ・ボンディングリイヤ、7…スペーサ、8…シリコングル、9…金属キャップ、

9 a …凸部、10…放熱フイン、11…ベース、
12…チップ、14…外部導出リード、15…ボ
ンディングワイヤ、15…スペーサ、18…シリ
コンゲル、19…金属キャップ、19a…凸部、
20,21…放熱フイン。

代理人 弁理士 髙 篠 明 失







